



## 半导体激光云高自动测量仪光机系统

文献类型: 专利

.....

**作者** 刘文清<sup>1</sup>; 陈臻懿<sup>1</sup>; 张玉钧<sup>1</sup>

**发表日期** 2009

**专利国别** 中国

**专利号** 101452076

**专利类型** 发明

**权利人** 中国科学院安徽光学精密机械研究所中国科学院

**公开日期** 2013-01-08

**申请日期** 2008

**专利申请号** 200810246212.2

**源URL** [<http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/8902>]

**专题** 合肥物质科学研究院\_中科院安徽光学精密机械研究所

**推荐引用方式** 刘文清,陈臻懿,张玉钧. 半导体激光云高自动测量仪光机系统, 半导体激光云高自动测量仪光机系统, 半导体激光云高自动测量仪光机系统, 半导体激光云高自动测量仪光机系统, 半导体激光云高自动测量仪光机系统, 半导体激光云高自动测量仪光机系统, 半导体激光云高自动测量仪光机系统, 半导体激光云高自动测量仪光机系统, 半导体激光云高自动测量仪光机系统, 101452076, 2009-01-01.

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
416	139	0

### 其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

